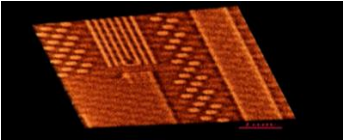


# 纳米三维成像光束线站 (BL18B)

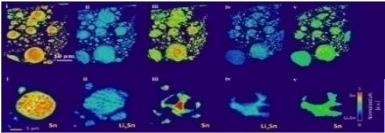
**科学目标:** 物质内部纳米尺度结构的X射线全场纳米成像研究

线站主要参数	
光源	弯铁
成像模式	TXM, Nano-CT
能量范围	5-14keV
能量分辨率( $\Delta E/E$ )	$5 \times 10^{-4}$ @8keV
空间分辨率	20 nm @8keV (TXM)
样品处光通量	$1.3 \times 10^{10}$ phs/s @8keV

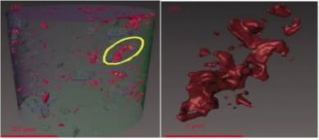
**研究领域:**



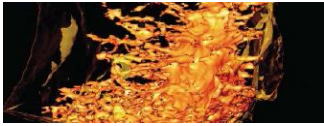
集成电路



能源材料



页岩气



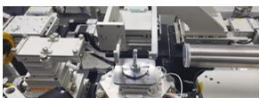
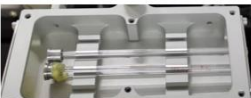
生命科学

**自主研发具有完全知识产权的纳米CT系统**

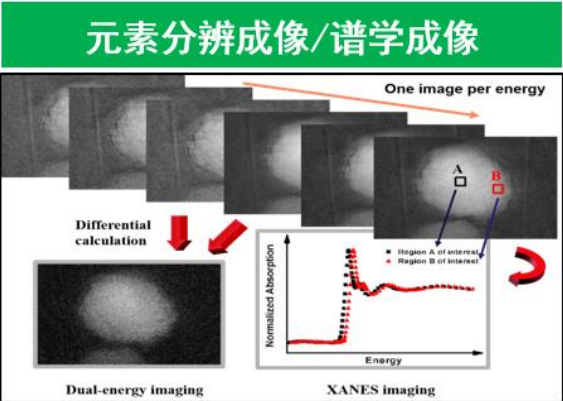
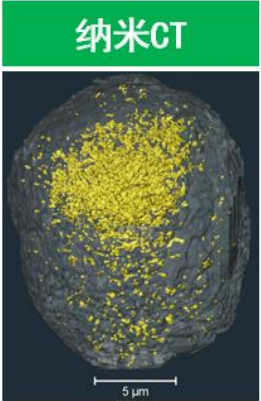
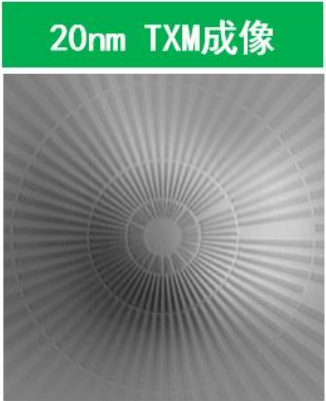
□ 纳米CT控制及数据采集软件



□ 单毛细管椭球聚焦镜

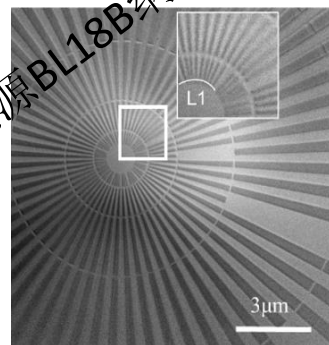


**实验方法:**



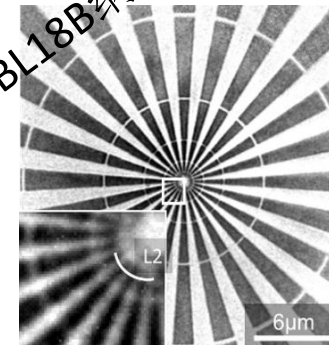
# 双模式TXM成像

## □ 高分辨模式



空间分辨率: 20-40nm  
视场: 10-20μm  
单张曝光时间: 1-5s @8keV

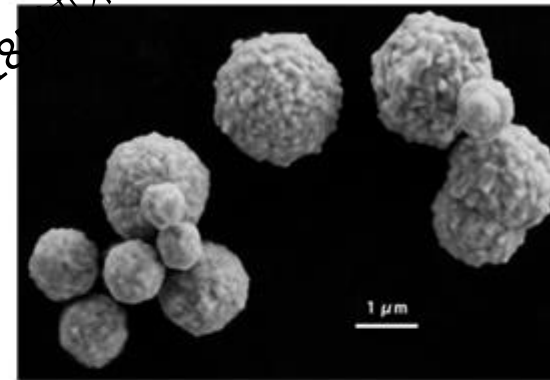
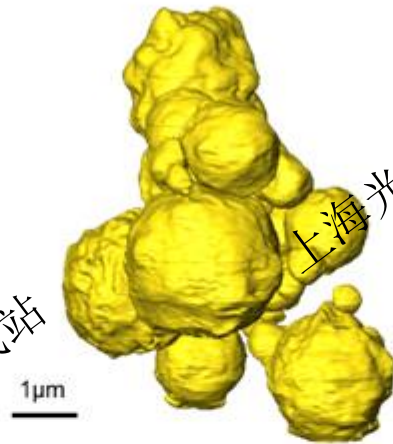
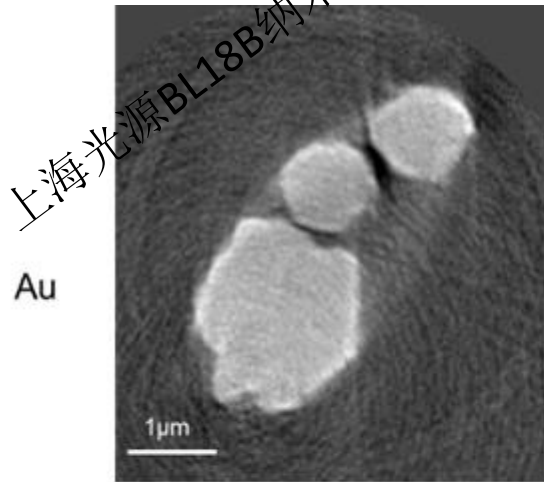
## □ 中等分辨率模式



空间分辨率: 50-100nm  
视场: 10-30μm  
单张曝光时间: 0.3-3s @8keV

# 高Z/低Z 材料纳米CT

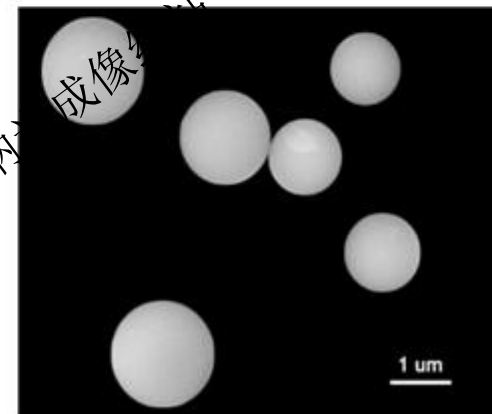
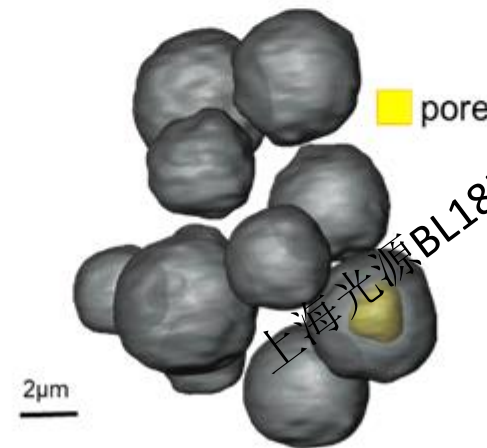
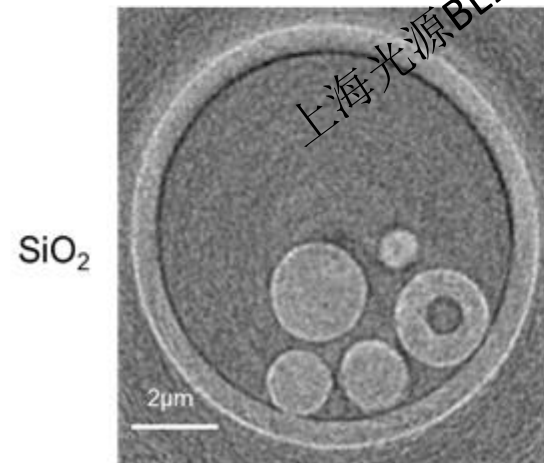
上海光源BL18B纳米成像线站



金球:  $19.37 \text{ g/cm}^3$

高分辨模式

单次曝光时间5s @8keV



SiO<sub>2</sub>球:  $2.3 \text{ g/cm}^3$

中等分辨模式

单次曝光时间5s @5.2keV

纳米CT重构切片

重构三维图

样品SEM照片



# 纳米元素分辨/谱学成像

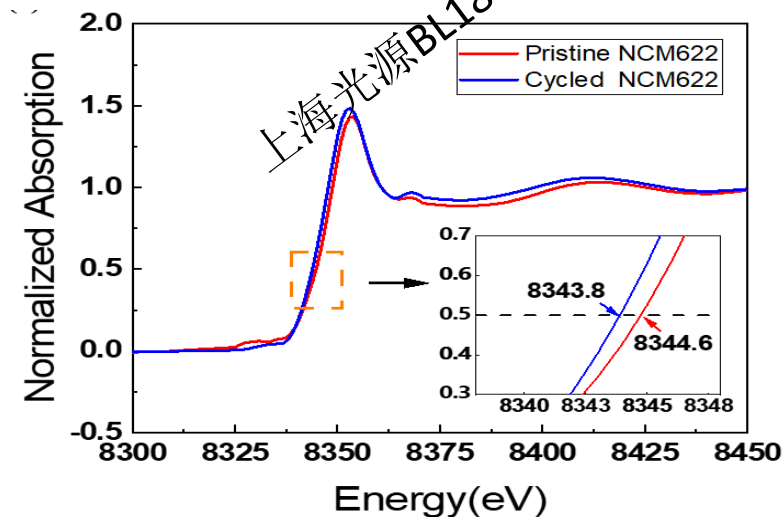
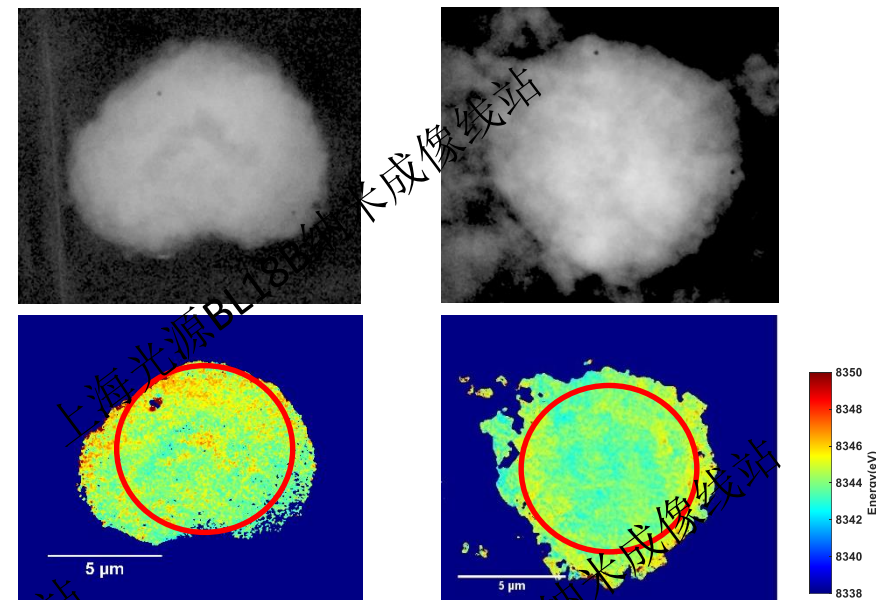
能量范围: 5-14keV @BL18B

元素K边

元素L边

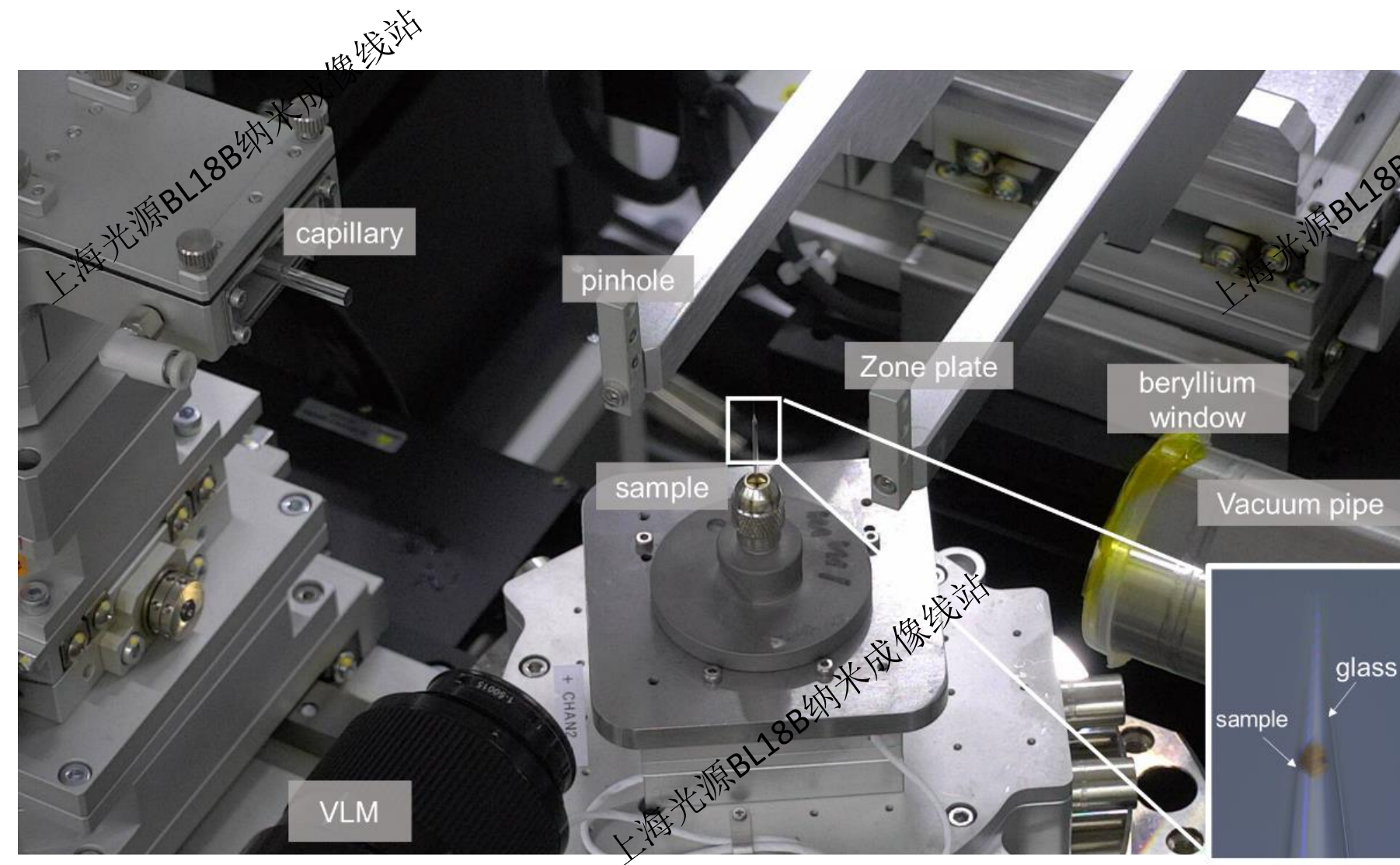
原始颗粒

完全放电循环后的颗粒



锂电正极材料 $\text{LiNi}_{0.6}\text{Co}_{0.2}\text{Mn}_{0.2}\text{O}_2$  (NCM622)

# 上海光源BL18B线站-纳米CT样品制作及安装



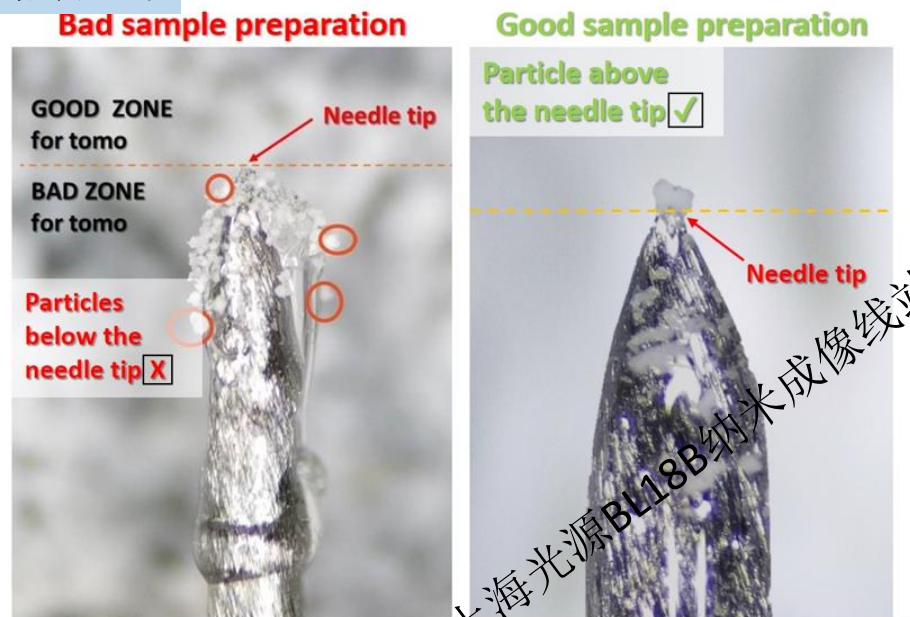
纳米成像样品制备方法:

- 针尖粘贴式
- FIB切割微柱
- 玻璃管封装

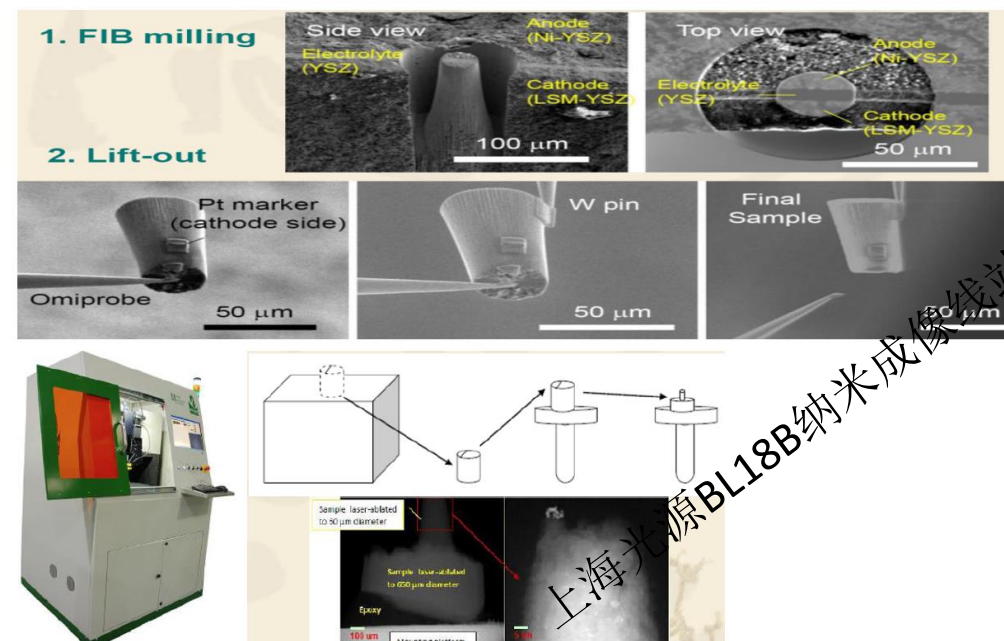


# 纳米CT样品安装

## 针尖粘贴式



## FIB切割微柱



FIB聚焦离子束刻蚀:

激光切割:

## 玻璃管封装



工业点胶器  
样品递送

+



血检取样管夹持器  
玻璃管夹持

+



微米尖端玻璃管  
样品定位及吸附

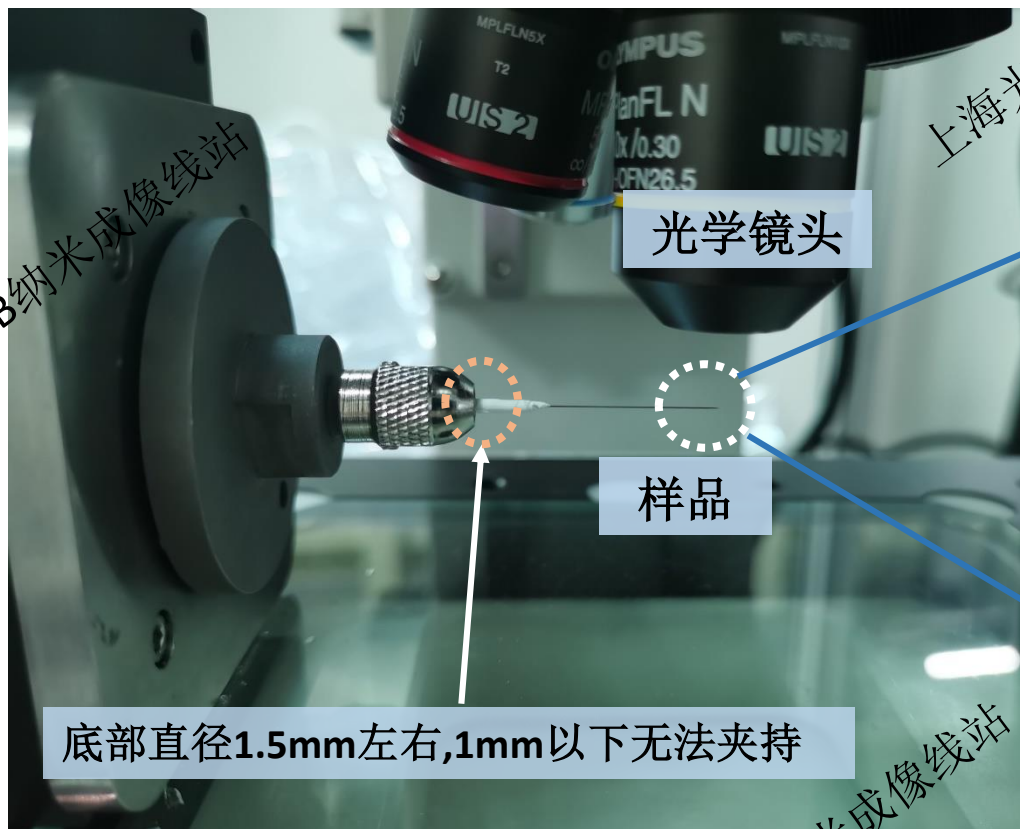
=



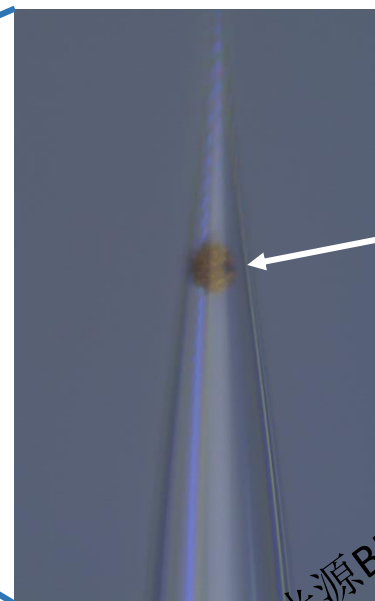
样品固定区

- 简洁高效
- 经济可行
- 普适性强
- 拓展性高

# 离线样品观察



离线显微镜观察样品



样品大小：5-20微米

注意：如果是FIB切的样品，样品的支撑物的底部直径1.5mm左右（如图黄色圆圈），1mm以下无法夹持





用户联系人：张玲博士

E-mail: [zhangl@sari.ac.cn](mailto:zhangl@sari.ac.cn)